

作品番号：01404750
作品タイトル：ニューヨーク・ダスト,New York Dust
作家：増見 芳隆
キャプション：
コレクション：ION Images
ソース：
撮影地：アメリカ,United States of America,USA,ニューヨーク,New York,マンハッタン,Manhattan
撮影年月日：
学術名：
クレジット表記：(c)Masumi Yoshitaka　/ Artefactory
モデルリリース：なし
プロパティリリース：なし
ピクセル数：4096px × 2731px
印刷サイズ：29.7cm × 19.8cm
データサイズ：13.4MByte
ファイル形式：JPEG